

TMS(Testing Management System) O.I.

Revision: 1
Testing Department

目錄



- > 系統說明
 - ●1-1.如何登入TMS系統
 - ●1-2. TMS系統架構
 - ●1-3. EQ Status介面
 - ●1-4. User Manager介面
 - ●1-5. EQ List Manager介面
- ➤EQ Status使用說明
 - ●2-1.TMS之**EQ Status**說明

回目錄

1-1.如何登入TMS系統



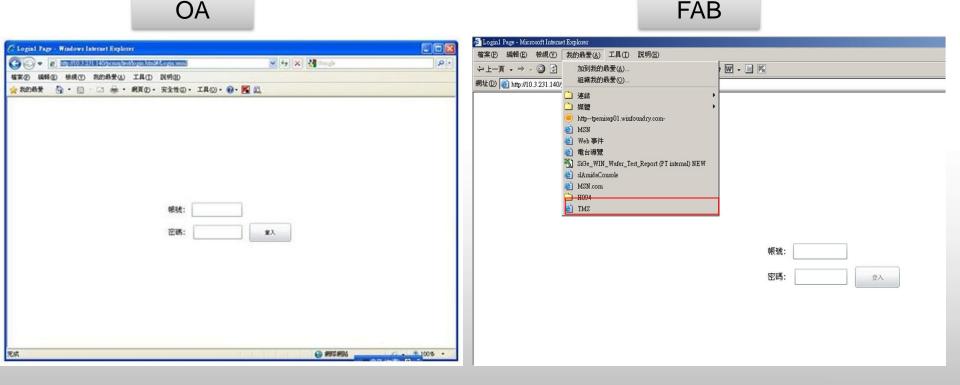
◆登入步驟如下:

Step1:開啟IE程式

Step2:輸入下列網址:http://10.3.231.140/pcmsqltest/login.html#/Login.xaml

(FAB內電腦: 此網址設定於我的最愛" TMS")

Step3:跳出如下視窗,輸入工號及密碼(預設密碼同工號)即可登入



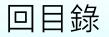


1-2. TMS系統架構



◆登入後,介面結構如下所示: 此為最大權限可顯示之介面,不同權限顯示之介面數不同





1-2. TMS系統架構



- ◆介面結構分類介紹(目前為3大類):
 - EQ Status
 - → 機台現況顯示介面,系統之所有使用者皆應有此權限
 - User Manager
 - → 系統使用者編輯介面,除Change password(使用者密碼變更)外,其他介面應屬主管權限可編輯
 - EQ List Manager
 - → 機台基本資料編輯及RCP Down/Release設定介面,應屬領班或主管權限可編輯



1-3. EQ Status介面



- ◆ EQ Status介面顯示
 - ●機台現況顯示,分圖例及條列式,預設為圖例式

圖例式



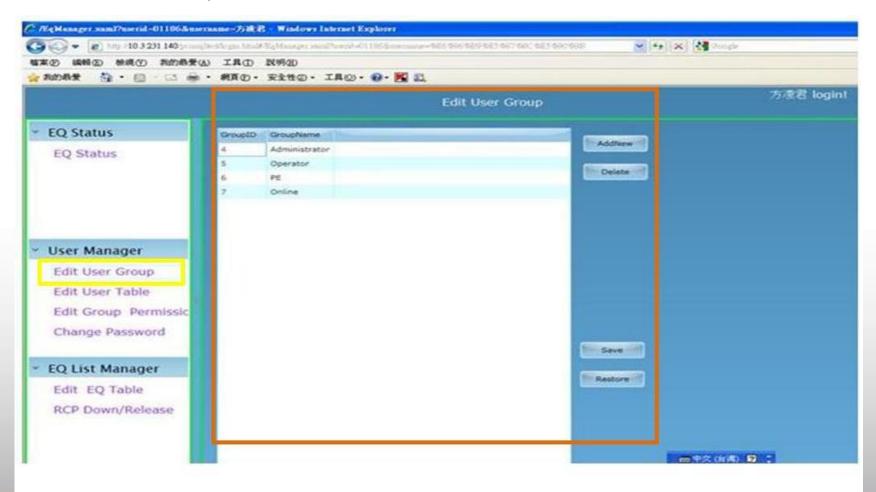
條例式

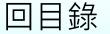






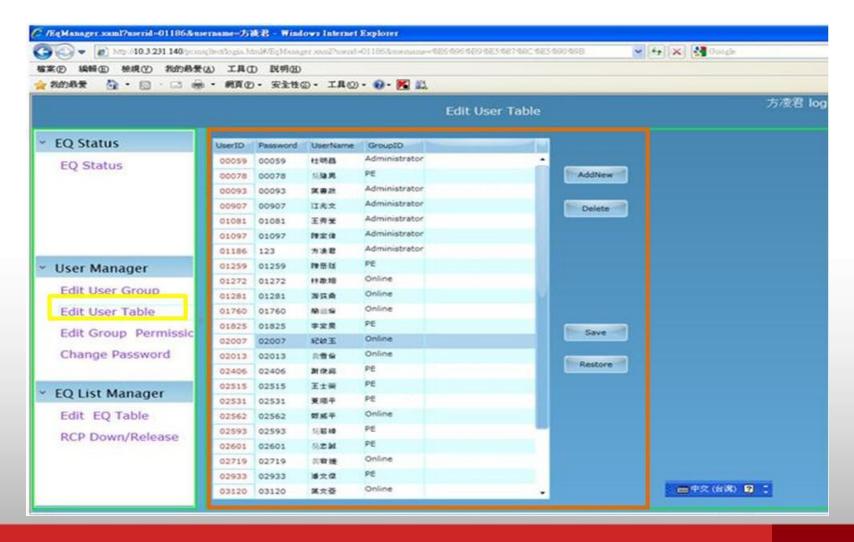
- ◆ Edit User Group設定介面
 - 設定使用者群組名稱
 - →目前設定4群組,如下圖所示:







- ◆ Edit User Table設定介面
 - ●編輯所有系統使用者及其所屬群組







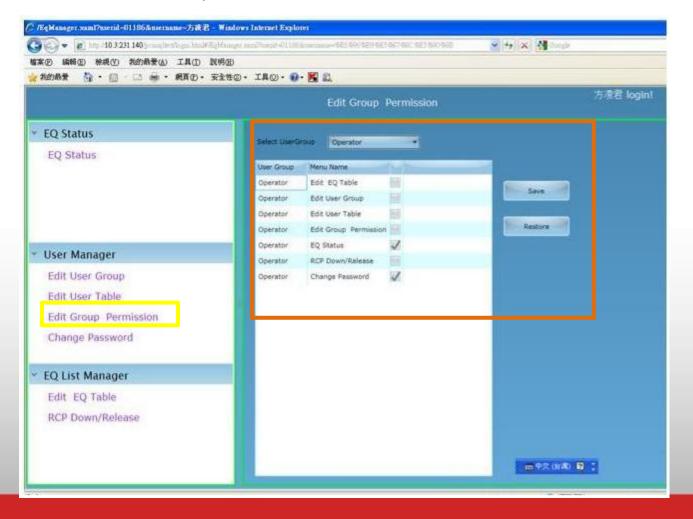
- ◆ Edit Group Permission設定介面
 - ●設定使用者群組的權限
 - →目前4群組權限如下表:

User Group	Role	Edit EQ Table	Edit User Group	Edit User Table	Edit Group Permission	EQ Status	RCP Down/Release
Administrator	主管/系統管理者	V	V	v	V	V	V
PE	PE工程師	V				V	3.5
Online	產線ENG/領班					V	V
Operator	一般產線人員					v	





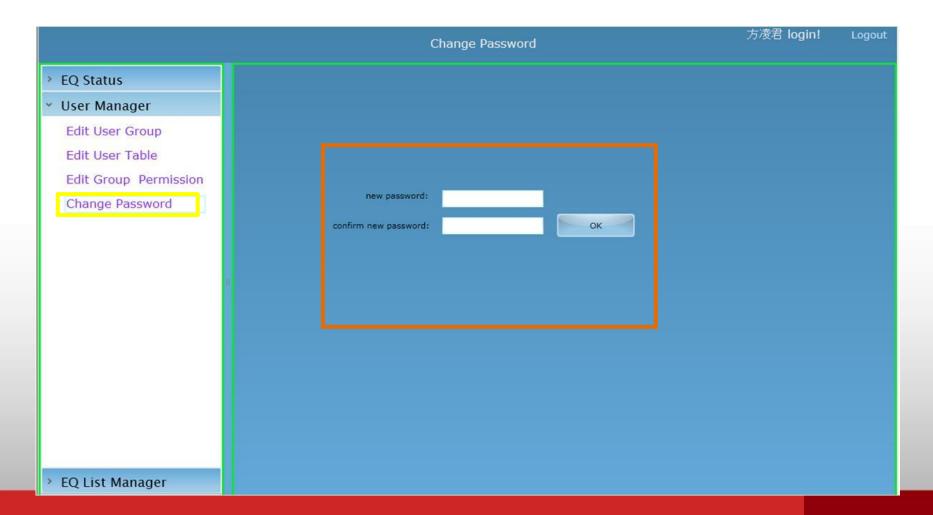
- ◆ Edit Group Permission設定介面
 - 設定使用者群組的權限
 - →每個群組的權限設定,勾選表示有此介面之顯示/編輯/查詢權限







- ◆ Change Password設定介面
 - 使用者密碼變更介面
 - →輸入及確認新密碼即可,於下次Login生效



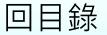


回目錄 1-5. EQ List Manager介面//wir

SEMICONDUCTORS

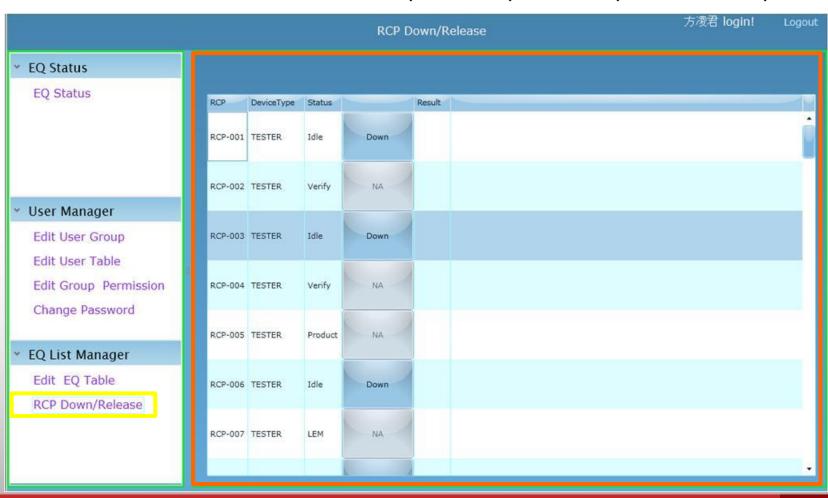
- ◆ Edit EQ Table 設定介面
 - 機台基本資料編輯
 - → 可編輯機台所屬FAB/Comment/Prober/Type/Area





回目錄 1-5. EQ List Manager介面//win SEMICONDUCTORS

- ◆ RCP Down/Release操作介面
 - ●設定機台掛Down及Release
 - → 透過此設定以操作RCP機台Down(視窗全黑)/Release(回復正常視窗)



回目錄

2-1.TMS之EQ Status說明 //win



◆ EQ Status 機台狀態圖例

Product

Verify

LEM

Idle

Down











EQ Status 特殊圖例

當PIT/MPIT 跳出continue fail<1>或prober command error<2>:

→顯示驚嘆號圖示及錯誤訊息持續時間

RCP-036 AH373-P237 00:11:33 Product時,當同一Lot ID 之上一片良率<80%:

→顯示黃色底色



回目錄

2-1.TMS之EQ Status說明 //wir



◆ EQ Status 圖例說明

a.機台狀態:

如 < EQ Status 機台狀態圖例 > 說明

b.機台區域:

如A1~A10區

c.機台類型:

如A1K或RF或DC..etc.

d.機台Prober:

如TEL-或EG4090或EG2001

e.Lot ID:

測試中或機台最後測試的Lot ID

f.機台已測wafer比率:

- →Product 比率=已測顆數/總顆數
- →Verify比率=已測片數(包含正在測的片數)/總片數

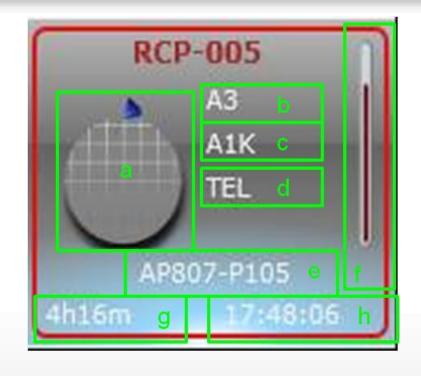
q.剩餘時間:

預估機台剩餘的量測時間

- →Product剩餘時間=(總顆數 -已測顆數) x持續時間/已測顆數
- →Verify剩餘時間=篩選Test筆數平均量測時間(或預設值4hr)x0.3

h.持續時間:

目前狀態持續的時間



Thanks

